전력 변화에 따른 글라이딩 아크 플라즈마의 방전 특성

임재성¹, 고 광¹, 신백균¹, 유도현², 박종관³, 육재호³, 이능헌⁴, 강대하⁵ ¹인하대학교, ²안산공과대학, ³유한대학, ⁴경원대학교, ⁵부경대학교

Discharge characteristics of gliding arc plasma according to power variation.

J.S. Lim¹, K. Ko¹, P.K. Shin¹, D.H. You², J.K. Park³, J.H. Yuk³, N.H. Lee⁴, D.H. Kang⁵ ¹Inha Univ., ²Ansan Tech. Coll., ³Yuhan Coll., ⁴Kyungwon Univ., ⁵Pukyong Univ.

Abstract - 글라이딩 아크 플라즈마의 화학적 반응성을 이용하여 대표 적 휘발성 유기 화합물인 벤젠의 분해를 위한 연구를 수행하였다. 실험 에는 벤젠과 공기의 mixture gas를 사용하였다. 글라이딩 아크 플라즈 마에 공급되는 전력을 변화시키며 각 regime의 방전 특성을 아크주의 방전 특성을 나타낸 O. Mayr의 식에 따라 살펴보았으며 플라즈마와의 반응전·후의 mixture gas내 포함되어 있는 벤젠 peak area의 크기를 GC(Gas Chromatography)를 통해 분석하였다.

1. 서 론

산업혁명을 필두로 인간의 생산 활동을 통해 인류는 현재까지 눈부시 게 빠른 변화와 발전을 맞이하였으며 인류는 이전과는 현저하게 높은 수준의 윤택한 삶을 영위하게 되었다. 하지만 이런 활발한 생산 활동의 이면에는 필연적으로 생산 활동 본래의 명분에 역행하는 환경오염이라 는 결과를 초래하게 되었다. 20세기에 들어오면서 선진국들은 생산 활동 으로 인한 환경오염문제를 자각하고 법제정을 통해 이를 제재하며 그 폐해를 최소화하는 다양한 연구를 진행하여 왔다. 최근 우리나라에서도 환경오염관련 법률이 제정되어 구체적인 규제대상 및 시설이 추가되고 있는 실정이다.

산업 활동의 부산물로 발생하는 각종 유해물질을 부해하는 여러 가지 연구가 진행되어 왔고 최근 들어 플라즈마의 화학적 반응성을 이용한 연구가 활발히 진행되고 있다. 그 중 글라이딩 아크 플라즈마의 경우 고 온 열평형상태와 저온 비열평형 상태가 아크주의 진행에 따라 복합적으 로 나타남으로 각 상태의 단점을 보완해주고 장점을 이용할 수 있는 방 법으로 주목받고 있다. 또한 기타 플라즈마를 이용한 여러 방법과는 다 르게 특별한 냉각시스템이 필요하지 않아 플라즈마를 생성하는데 매우 편리할 뿐 아니라 그 응용에 있어서 설치비용을 줄일 수 있는 등의 여 러 장점을 가지고 있어 최근 그에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 글라이딩 아크 플라즈마를 발생시키기 위한 장치가 <그릮 1>에 나타나 있다. 본 실험에서는 <그림 1>의 ①처럼 전극간격이 증가되도록 설계된 전극을 이용하였다. 처음 아크는 전극간격이 가장 작은 부분에서 발생한 다. 이때 전극 사이로 반응가스를 흘려주면 반응가스의 기류의 진행방향 에 따라 아크는 반응가스의 속도에 비례해 진행하게 된다. 초기 아크의 상태는 열 플라즈마와 같은 고온 열평형 상태를 유지하지만 전극을 따 라 진행하는 아크의 길이가 늘어남에 따라 열역학적 평형을 유지하기 위해 필요한 에너지를 전원 공급 장치로 공급 받을 수 없게 되면 글로 우 방전과 비슷한 형태의 저온 비열평형 상태를 띄게 된다. 이후 더욱 아크주의 길이가 증가함에 따라 아크채널 자체를 유지할 수 없게 되어 글라이딩 아크 플라즈마가 소멸된다. 그와 거의 동시에 처음 방전이 시 작되었던 지점에서 재방전이 시작된다[1].

본 연구에서는 산업 활동의 부산물로 발생하는 각종 유해 가스를 글 라이딩 아크 플라즈마를 이용한 분해 공정에서의 저비용 고효율의 최적 화를 위한 전반적 기초 데이터와 분해 반응의 전압에 따른 방전 특성을 해석하는 데에 그 주된 목적을 두기로 한다.

2.실 험

2.1 실험 장치

<그림 1>에 실험장치의 구성도를 나타내었다. 반응기는 내경 95mm 길이 300mm의 석영관으로 제작되었다. 반응기 위와 아래는 베이크라이 트 판으로 실령하였다. 전극은 길이 150mm이고 그 재질은 SUS-304이 다. 전극 간의 반응관내 최소 근접 간격은 2.5mm이다. 반응 가스는 전 극과 전극 사이로 내경 6mm의 튜브를 통해 직접 분사된다. 플라즈마 발생용 전원은 상용전원(220V, 60Hz)을 Transformer(플라즈마테크)를 통하여 DC(10kV, 100mA)상태로 공급하였다.

2.2 분해 가스

분해를 위한 모의가스로는 대표적인 휘발성 유기 화합물인 벤젠을 사 용하였다. 고 순도의 공기에 벤젠 500ppm을 혼합하여 고압 가스용기에 담고 다른 고압 가스용기에 담긴 고 순도의 공기를 사용하여 반응기로 흘러들어가는 가스의 농도 및 유량을 조절하였다. flow-meter와 MFC (mass flow controller)를 사용하여 반응기에 흘러들어가는 유량을 2500 sccm, 벤젠농도를 100ppm, 최종 반응플라즈마 반응기에 흘러들어가는 유속을 2.7 m/s로 흘려주었다.



<그림 1> 장치 구성도

2.3 실험 방법

전극에 인가시키는 전력을 가변하여 주었다. 전극에 인가되는 전압은 high voltage probe(Tektronics, P-6015)를 이용하여 digital oscilloscope (Tektronics, TDS3012)로 측정하였다. 반응관에 투입되는 가스의 유량은 MFC(mass flow meter, Sierra c100)와 ball-flowmeter를 사용하여 조절 하였다. 반응 후의 분해된 반응가스 내 포함된 벤젠가스의 양을 확인하 기 위하여 반응 전·후의 반응가스를 GC(gas-chromatography,Agillent68 90)를 이용하여 정량적으로 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 전력 변화에 따른 방전 특성

3.1.1 전력변화에 따른 주기의 변화

<그림 2>는 전극양단에 걸리는 전력을 변화시켜주면서 한주기 동안 의 전압 변화양상을 X축(시간) scale을 100ms로 본 것이다. 그림에서 양단에 걸리는 전력이 증가할수록 전극사이에 발생하는 글라이딩 아크 플라즈마의 소멸과 생성의 주기가 길어지는 것을 볼 수 있다. 1.6kV/ 80mA의 조건에서 1초 동안 글라이딩 아크는 약 3회에 걸쳐 소멸과 생 성이 반복되었고, 1.0kV/75mA의 조건에서는 약 8회 걸쳐 반복되었으며, 1.2kV/56mA의 조건에서는 17회에 걸쳐 반복되었다.

W- 단위길이당소요전력

이러한 아크의 생성과 소멸의 주기는 전극간격의 변화에 따른 아크주 의 길이변화와 밀접한 관계를 가진다. 반응 가스의 종류에 따라 차이는 있지만 아크주의 열역학적 안정화 상태를 유지하기 위하여 일반적으로 대기 상태의 6000-12,000K의 온도범위에서 단위 길이 당 소요전력은 50-70 kW/m로 간주한다.[1] 그러므로 아크의 길이가 길어질수록 안정 화 상태를 유지하기 위한 소요전력 또한 증가하게 된다. 그 결과 <그림 2>에서처럼 공급전력이 충분할 경우 아크주의 주기가 연장되어 더욱 긴 시간동안 아크주를 유지할 수 있게 된다.



<그림 2-c> 1.2kV/56mA

3.1.2 전력에 따른 글라이딩 아크 플라즈마 내의 상태변화

<그림 3>은 전력변화에 따른 아크방전이 개시되고 소멸할 때의 전압 양상을 통해 글라이딩 아크 플라즈마 내부의 상태를 보여 주고 있다.

$$\frac{dG}{dt} + \frac{N_0}{Q_0}G = \frac{I^2}{Q_0}$$
 Mayr의 식 (2)

Q-아크주의온도등의함수, N-단위시간당열손실

Mayr의 식 (2)에 따라 아크주의 열손실과 아크주의 온도 등의 함수, 플라즈마 내부 저항 등을 고려하여 고온 열평형 상태와 저온 비열평형 상태의 전압 파형을 구할 수 있다[3].



<그림 3-c> 1.2kV/56mA

<그림 3-a>는 전형적인 글라이딩 아크 플라즈마의 전압 파형을 보여 주고 있다. 그림에 나타난 방전 초기와 말기의 파형은 Mayr의 식에 따 른 고온 열평형 상태와 저온 비열평형 상태의 전압 파형과 일치한다. 실

험된 다른 조건들 보다 상대적으로 높은 전력을 공급한 <그림 3-a>의 파형은 열적 평형 상태와 비평형 상태가 적절히 혼합된 이상적인 글라 이딩 아크 플라즈마 상태를 띄고 있다. <그림 3-b>는 방전 초기의 전 압 파형은 고온 열평형 상태를 유지하고 있으나 공급 받는 전력이 작아 아크길이가 증가함에 따라 저온 비열평형 상태로 변화하여 그 방전을 유지할 수 없으므로 곧 소멸되고 있다. <그림 3-c>는 방전 초기와 말기 의 전압 파형은 거의 변화하지 않았다. 방전초기에 나타나는 글라이딩 아크 플라즈마의 고온 열평형 상태의 작은 길이의 아크의 유지에 필요 한 전력이 공급되지 못하고 곧 소멸되는 것을 볼 수 있다.

3.2 벤젠의 분해

글라이딩 아크 플라즈마가 발생되는 전극의 양단에 걸리는 전력을 변 화시키며 100ppm의 벤젠 가스를 공기와 혼합하여 2.7m/s의 유속으로 공급하여 반응 전후의 가스를 GC(Agilent 6890N)를 통해 분석하였다(표 1). 반응가스의 글라이딩 아크 플라즈마와의 반응 전 벤젠의 peak area 는 평균 11.1이었으며 반응 후 전력공급이 증가할수록 벤젠의 peak area 와 DR수치가 감소하는 경향을 보였다.

$$DR = \frac{(inlet peakrate) - (outlet peakrate)}{(inlet peakrate)} \times 100\% \quad (4)$$

DR - Decomposition Rate

이론적 모델링을 통하여 글라이딩 아크 플라즈마에 사용되는 에너지 중 약 75%가 넘는 양이 열적 비평형 상태로 전이 되는 과정에서 전달 되는 것을 알 수 있다[2]. 그러므로 수행된 실험 중 가장 상태변화의 양 상이 뚜렷하였던 <그림 2-a>,<그림 3-a>에서의 분해율이 가장 높을 것으로 예상되었고 분석결과 다음 표1과 같이 일치하였다. 전압 파형의 변화가 거의 없었던 1.2kV/56mA를 공급했던 실험에서 가장 낮은 분해 율을 보였다.

벤젠의 분해에 대한 데이터를 통해 발생된 글라이딩 아크 플라즈마내 부의 비열평형 상태가 두드러졌을 때 벤젠의 분해율이 높은 것으로 나 타났다. 비열평형 상태를 띄는 아크주의 범위를 증가시키므로 분해율 향 상을 도모할 수 있을 것으로 예측된다.

표 1. Peak area of benzene for different conditions

Test	inlet (peak area)	outlet(peak area)		
		1.2kV/56mA	1.0kV/75mA	1.6kV/80mA
1	11.4	5.5	3.6	1.2
2	10.7	5.6	3.9	1.2
3	11.2	5.9	3.9	1.1
Aver.	11.1	5.66	3.8	1.16
DR(%)	0	49	65.7	89.5

4. 결 론

본 연구를 통해 벤젠의 분해를 위한 글라이딩 아크 플라즈마의 전력 변화에 따른 방전 특성을 알아보았다. Mayr의 식에 따른 방전초기와 말 기의 아크주의 전압파형을 오실로스코프를 통해 측정된 파형을 비교함 으로 글라이딩 아크 플라즈마의 상태를 확인하였다. 공급전력의 변화에 따라 글라이딩 아크 플라즈마 내부의 상태와 분해율은 다음과 같은 특 징을 나타내었다.

- 1. 일정 전력이상에서의 글라이딩 아크 플라즈마는 한 주기 동안 내부의 상태는 열평형 상태와 비열평형 상태가 복합적으로 나타난다.
- 2. 일정 전력이하에서의 글라이딩 아크 플라즈마의 전형적인 성질인 상 태변화가 일어나지 못하고 소멸된다.
- 3. 전력이 감소할수록 아크주의 생성과 소멸을 주기가 짧아진다.
- 4. 비열평형 상태가 커질수록 벤젠의 분해효율이 증가한다.

본 연구는 산업자원부 지정 RIC 인하대학교 열플라즈마 환경기술연구센터의 2007년도 지원에 의한 것이다

[참 고 문 헌]

- [1] A. A. Fridman, S. Nester, L. A. Kennedy, A. Saveliev, and O. Mutaf-Yardimci, "Gliding arc gas discharge", Prog. Energy Combust. Sci. 25, 211, 1999.
- [2] O. Mutaf-Yardimci, A. V. Saveliev, A. A. Fridman, and L. A. Kennedy "Thermal and nonthermal regimes of gliding arc discharge in air flow", J. Appl. Phys, 87, 4, 2000.
 [3] Hayashi Izumi, "高電壓 放電 plasma 工學", Japan, 原出版社, 1996.